

***Judul:***

Pembuatan lapisan tipis tin (titanium nitrida) dengan metode Rf-sputtering : Tinjauan komposisi kimia dan sktruktur morfologi

***Pengarang/Penulis:***

***Subjek:***

Physics experiments ; Titanium nitrida ; Fisika eksperimen, Pembuatan lapisan tipis

***Nomor Panggil:***

JURFIN 5:15 (2001)

***Penerbitan:***

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)